

**HARMONOGRAM WSPARCIA
WRZESIEŃ 2020**

Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota	Niedziela
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12 9.00-12.30 Aplikacja na rzecznika patentowego Polska Izba Rzeczników Patentowych Warszawa Zajęcia on-line	13 9.00-12.30 Aplikacja na rzecznika patentowego Polska Izba Rzeczników Patentowych Warszawa Zajęcia on-line
14 14:00-15:30 Kurs j. angielski dla prac. adm. ul. Dąbrowskiego 69 – gr I poz. A0, sala SJO 5 – gr VI poz. B2, sala Lab. – gr V poz. B1, sala SJO 11	15 14:00-15:30 Kurs j. angielski dla prac. adm. ul. Dąbrowskiego 69 – gr IV poz. B1, sala SJO 5 – gr III poz. A2, sala Lab.	16	17 14:00-15:30 Kurs j. angielski dla prac. adm. ul. Dąbrowskiego 69 – gr II poz. A0, sala SJO 3 – gr V poz. B1, sala SJO 11	18	19 9.00-12.30 Aplikacja na rzecznika patentowego Polska Izba Rzeczników Patentowych Warszawa Zajęcia on-line	20 9.00-12.30 Aplikacja na rzecznika patentowego Polska Izba Rzeczników Patentowych Warszawa Zajęcia on-line
21 14:00-15:30 Kurs j. angielski dla prac. adm. ul. Dąbrowskiego 69 – gr I poz. A0, sala SJO 5 – gr VI poz. B2, sala Lab. – gr V poz. B1, sala SJO 11	22 14:00-15:30 Kurs j. angielski dla prac. adm. ul. Dąbrowskiego 69 – gr IV poz. B1, sala SJO 5 – gr III poz. A2, sala Lab.	23	24 14:00-15:30 Kurs j. angielski dla prac. adm. ul. Dąbrowskiego 69 – gr II poz. A0, sala SJO 3 – gr V poz. B1, sala SJO 11	25	26	27
28 14:00-15:30 Kurs j. angielski dla prac. adm. ul. Dąbrowskiego 69 – gr I poz. A0, sala SJO 5 – gr VI poz. B2, sala Lab. – gr V poz. B1, sala SJO 11	29 14:00-15:30 Kurs j. angielski dla prac. adm. ul. Dąbrowskiego 69 – gr IV poz. B1, sala SJO 5 – gr III poz. A2, sala Lab.	30				